RESIST COMPOSITION

Patent number:

JP59045439

Publication date:

1984-03-14

Inventor:

HIROSHI ITOO; KAARUTON GURANTO UIRUSON; JIIN EMU JIEI

FUREHITO

Applicant:

IBM

Classification:

- international: C08K5/00; G03C1/71; G03C1/72; G03C5/24; G03F7/10

- european:

Application number: JP19830109463 19830620 Priority number(s): US19820410201 19820823 Also published as:

EP0102450 (A2)

US4491628 (A1)

EP0102450 (A3) EP0102450 (B1)

Report a data error here

Abstract not available for JP59045439

Abstract of corresponding document: US4491628

Resists sensitive to UV, electron beam and X-ray radiation with positive or negative tone upon proper choice of a developer are formulated from a polymer having recurrent pendant groups such as tert-butyl ester or tert-butyl carbonates that undergo efficient acidolysis with concomitant changes in polarity (solubility) together with a photoinitiator which generates acid upon radiolysis. A sensitizer component that alters wavelength sensitivity may also be added.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59-45439

⑤Int. Cl.³ G 03 C 1/72	識別記号	庁内整理番号 7267—2H	❸公開 昭和59年(1984)3月14日
C 08 K 5/00 G 03 C 1/71 5/24	CAF	7342—4 J 7267—2 H 7267—2 H	発明の数 1 審査請求 有
G 03 F 7/10		7124—2H	(全 [6 頁)

多レジスト組成物

②特 顯 昭58—109463

②出 願 昭58(1983)6月20日

優先権主張 **②1982年**8月23日③米国(US)

30410201

の発明者 ビロシ・イトー

アメリカ合衆国カリフオルニア 州サンノゼ・ヴィア・コリナ72 21番地

⑫発 明 者 カールトン・グラント・ウイル

ソン

アメリカ合衆国カリフオルニア 州サンノゼ・ハーデイング・ア ベニユー896番地

の出 願 人 インターナショナル・ビジネス

・マシーンズ・コーポレーショ

アメリカ合衆国10504ニューョ ーク州アーモンク

⑭代 理 人 弁理士 岡田次生 外1名

最終質に続く

99 和 74

- 1. 発明の名称 レジスト組成物
- 2. 特許請求の範囲

酸に対して不安定な反復的に存在する核分れした場を有する低合体と、放射に対してさらされたときに酸を生じる光重合開始剤とを含むレジスト 机成物。

3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は、レジスト組成物に於て有用な、或る 種の重合体と光陽イオン重合開始剤(cationic photoinition.or)との混合物に係り、更に具体的 に云えば、現像剤を選択することによってポジ型 又はネガ型に働きそして又遊紫外線から可観光線 迄の硬々の被及に対して越応し得る、有用な混合 物に係る。それらの中の或る種の混合物は更に、 プラズマ食刻及び反応性イオン食刻に対して耐性 を有している。

〔從來技術〕

ビニル及び複素類の単最体の光陽イオン取合、 並びにオニウム塩の光分解により生じた酸によっ て開始されるオキシラン及びチラン(thirane)の 環を含む重合体の光交叉結合は周知である。米国 特許第4210449号及び第4273668号明細事は、陽イ オン重合及び交叉結合の為の光重合開始削として オニウム塩を用いる事を示している。

米国特許第3984253号明細書は、ポジ型の像を形成するために、ジアゾニウム塩の知意酸を生じる化合物を加えることにより、ポリフタルアルデヒドを紫外線、電子ビーム及び X 線に対して感応せしめることを示している。

米国特許第4311782号明細背は、酸を形成する化合物と、周期的に存在するオルトカルボン酸エステルを行する重合性化合物とを含む、ポジ型のレリーフ像を形成するための、放射に対して破応する混合物を示している。

米国特許第4104070号明細書は、修正された像反転プロセス(Modified Image Roversal

Process-MIRP)について記載しているが、その方法は第3成分の海原及び全面露光工程を必要とする。

いずれの従来技術も、本発明に於ける特定の食合体を用いることを示しておらず、又その取合体の枝分れした場を拷問(cleave)させて、それらの反復的に存在する場の構造を、取合体被膜の露光組破及び未開光領域の溶解度特性に大きな相違が生じる迄、変化させるために、光陽イオン取合開始剤を用いることについても開示していない。

(発明の概要)

本務明に従って、酸に対して不安定な反復的に存在する被分れした基(recurrent acid labile rendant groups)を、アリールジアゾニウム、ジアリールヨードニウム、又はトリアリールスルホニウム等の金属ハロゲン化物と組合わせることにより、現像剤を適切に選択することによつてポジ型又はネガ型のレジストとして働く、紫外線、電子ビーム又はX級に対して適応するレジスト組成物が得られる。上記開始剤を含む重合体が基板上

が選繁外線から可視光線迄の種々の設長に対して 感応する様にされる。例えば、芳春族の環に於け る間機によって、アリールジアゾニウム塩の吸収 横大が水銀ランプの出力のスペクトルに適合され 得る。更に、ジアリールヨードニウム塩及びトリ アリールスルホニウム塩は、約300nm辺はに 取しないが、単に増盛剤成分を更に加えることに よって、中間の紫外線から可削光線迄のより長い 被長に於けるパターン化が可能になる。

反復的に存在する芳音族の環を含む、本発明に よる組成物は、プラズマ食鋼及び反応性イオン食 刻に対して耐性を有するという、もう1つの銀ま しい特性を在している

ジアリールヨードニウム又はトリアリールスルホニウム企風ハロゲン化物を含む水発明による組成物は、流襲外線に対して著しく終応して、2月よりも呼い被職に於ても重視に近い機の角度を有する傾めて高解像力の像を生じるので、遊繋外線(200~300mm)による開光とともに用いられたときに特に有用礼つ有利である。

に部い被膜として被覆され、制御された条件の下 でベークされ、放射に対してパターン状にさらさ れ、そして制御された条件の下でポーストベーク される。放射に対してさらされた被膜の部分に於 て、取合体の酸に対して不安定な反復的に存在す る枝分れした基が砂開されて、桐性を有する反復 的に存在する話が形成され、露光領域がアルカリ 現像 削又は 優性溶媒で処理されることにより 選択 的に除去される。上記被膜の未露光質域は、無極 性であるために、無極性宿然で処理されることに より遊択的に除去される。従つて、露光領域及び 未開光領域の溶解皮特性に大きな相違が存在する ために、現像利を適切に選択することによつて、 像の反転が衝めて容易に違成される。木発明に於 ける溶解特性に相途を生ぜしめる機構は、上記従 来技術の機構と全く異つている。上記従来技術は、 ネガ型の場合には交叉結合に依存してポジ型の場 合には主鎖の劣化に依存しているが、本発明は例 顔の劈開に関連している。

本務明の一実施例に於ては、用いられる組成物

水発明に於ては、放射に対してさらされたとき に強い酸を生じるすべての物質が光爪合開始剤で ある役ることを理解されたい。しかしながら、最 も好ましい光重合開始削は、履機されていない。 及び対称的に又は非対称的に関機された、ジアリ ールヨードニウム塩又はトリアリールスホニウム 塩である。トリアリールセレノニウム塩も有用で ある。 置換されたアリールジアニウム塩も同様に 用いられ得る。本発明に於ける塩の最も好ましい 対アニオン (gegenanions)は、テトラフルオロ硼 影酸塩、ヘキサフルオロアンチモン酸塩、ヘキサ フルオロ砒穀酸塩及びヘキサフルオロ燐酸塩の卵 キ銷体金属ハロゲン化物であるが、水発明がそれ らの対アニオン及び光重合開始剤に現定されるこ とはない。放射に対してさらされたときに険を生 じる、広範囲の化合物が用いられ得る。本発明に 於て、用いられる開始側の損は、重合体に対して 1万型100重量%の範囲である。その好ましい 湖底施田は5万至50厘虽%である。

本苑明に於ける好ましい重合体は、効率的に加

般分解を生じて、前期助致と極めて異なる極性 (溶解度)を有する生成物を生じる。周期的に存 在する枝分れした基を含むビニル重合体である。 しかしながら、本発明は、ビニル付加重合によっ で得られた重合体に限定されない。本発明に於て 有用な重合体を含成するために、総合、重付加及 び付加縮合の如き、他の重合も用いられ得る。

好ましい優に対して不安定な枝分れした基は、カルボン酸のLert-ブチル・エステル及びフェノールのLert-ブチル・カルボナートであるが、酸に対して不安定である広範囲の基が本発明に於て有用であることを理解されたい。それらは、当技術分野に於て周知である、トリチル、ベンジル及びベンズヒドリルよによる変性体等を含む。

最も好ましい爪合体は、ポリ(p-tort-ブトキシカルボニルオキシ-α-メチルスチレン)、ポリ(p-tort-ブトキシカルボニルオキシスチレン)、ポリ(tort-ブチル-p-ビニルベンゾアート)、ポリ(tort-ブチル-p-イソプロペニルフエニルオキシアセタート)、及びポリ(tort-ブチル・メタクリラ

シアセトフエノンより成る溶液が、1、18gの カリウム・tort:-ブトキシドで処理された。その 混合物に、THF中に溶解された10.02gの ジ·tert-ブチル・ジカルボナートが加えられた。 定温で」時間の間提伴された後、その反応混合物 が冷水中に注がれ、铅られた混合物が酢酸エチル を用いて抽出された。標準的処理工程の後、その 溶液が澱粉され、生成物が電温に於て結晶化され た (9.28、収率97%)。50mgの乾燥し たりロド中に溶解さけた3.57gの臭化メチル トリフエニルホスホニウムより成る懸濁放が、1. 12 gのカリウム・Lort-ブトキシドで処理され た。30分間機能された後、20m8のTHP中 に溶解された2・3GRのp-Lort-プトキシカル ポニルオキシアセトフエノンより成る溶液が加え られた。際領的処理工程の後、有優物の間が設備 されて、特性の材料が得られ、その材料がヘキサ ンを密離剤として用いた高圧液体クロマトグラフ イにより桁段されて、1.55g(56%)の箱 犂なp-rtert-プトキシカルポニルオキシ-α-メチ

ート) である。

レジスト組成物を申位の繋外線から可観光線迄のより長い波長に対して感応させるために、ジアリールヨードニウム塩又はトリアリールスルホニウム塩とともに用いられる針ましい化合物は、ピレン及びペリレンの如き、多環式の芳香族である。 有効な増越剤である、アクリジン等の他の染料も用いられ得る。本発明が、特定の類の染料の使用に限定されることはない。

(実施例の説明)

次に、前述の好ましい重合体を形成する為の好ましい合成方法を示す。光重合開始剤の合成については、既に文献に詳細に示されている。本発明を用いる為の好ましい方法も、以下に示されている。

Λ. p-tort-プトキシカルボニルオキシ-α-メ チルスチレンの形成:

Λ-1.

150m g の乾燥したテトラヒドロフラン (T HF) 中に溶解された5.44gのp-ヒドロオキ

ルスチレンが舒られた。

Λ-2.

2、2-ビス (p-ヒドロオキシフエニル)プロパンの塩糖熱媒勢間により合成された5。64 gのp-ヒドロオキシ-α-メチルスチレンと、6、5 gのカリウム・tort-ブトキシドとが、50 m gの 乾燥した丁HF中に溶解された混合物が、10分間提供され、それから丁HP中に溶解された12、7 gのジ-tort-ブテル・ジカルボナートより成る ではが加えられた。その結果得られたゼラチン状 混合物が、20分間機械的に提供された後に、冷水中に注がれた保御的処工程の後、抽出溶剤(酢酸エチル)を変殖させることにより、租生成物が低エチル)を変殖させることにより、租生成物が低エチル)を変殖させることにより、租生成物が低エチル)の複雑なアーしてよりが得られた。 へキサンを溶離剤として用いた商圧液体クロマトグラフィにより精製されて、8、03 g(8 1 %)の複粋なアーしていブトキシカルボニルオキシ-α-メチルスチレンが得られた。

B. P-rtert-ブトキシカルボニルオキシスチレンの形成:

乾燥したTHF中に溶解された21.7gのp-

ヒドロオキシベンズアルデヒドより成る溶液が、 窓遊祭町気の下で、19、948のカリウム・ tert.-ブトキシドで処理された。 密温で数分間提 伴された旅に、12、8gのジ-tert-ブチル·ジ カルボナートが加えられ、その混合物が更に密視 でし時間の問題伴された。深層クロマトグラフィ により、反応が第7したことが示され、その混合 物が氷水中に注がれた。その生成物が酢酸エチル を用いて抽出され、水洗いされ、硫酸マグネシウ ム上で乾燥された。溶剤が蒸発されて、p-lorte ブトキシカルボニルオキシスチレンを形成するた 又に直接用いられ得る、39g(99%)の粗材 料が得られた。又は、その生成物は、純粋な材料 のp-Lort-ブトキシカルボニルオキシベンズアル デヒドを得るために、商用被体クロマトグラフィ (HPLC) により辯測された。

400m2の電機したTIIF中に溶解された34.1gの臭化メチルトリフエニルホスオニウムより成る懸渦被が、窓索雰囲気の下で、10.7gのカリウム・tart・ブトキシで処理された。室

化合物(0.02mg、単量体に対して1.2モル省)が真空蒸留により導入された。-65℃で溶けたとき、その混合物は混濁し、更に-65℃に於て1時間後に、相分離が観察された。それから、殆ど金賀 展が固体化した。26時間後に、アンブルが切られて開かれ、冷たいメタノールがー65℃で加えられて、低合体が迫色の洗散物として得られた。その低合体がジクロルメタンール中で再次最されることにより辨しされ、メタノール中で再次最されて、数平均分子量16900(閏オスを増進されて、数平均分子量16900(閏オスを増入すり)を有する2。611g(87、1%)の生成物が得られた。

D. ポリ (p-tort-ブトキシカルボニルオキシスチレン)の形成:

D-1.

市阪のポリ (p-tert-ビニルフェノール)が、柏 転移条件のドで、ジ-terk-ブチル・ジカルボナー ト及び炭酸ナトリウムと反応された。得られた重 合体が沈級により存機物の相から分離されて、ア 線で10分冊提供された後、その故色の溶液が、 100m4の乾燥したTHF中に溶解された21. 2gのp-tart-ブトキシカルポニルオキシベンズ アルデヒドより成る溶液で処理された。(時間の 間提供された後、その混合物が冷水中に注がれ、 酢酸エチルを用いて抽出された。有優物の相が洗 浄され、破酸マグネシウム上で乾燥されて、濃縮 された。その祖生成物が高圧液体クロマトグラフ イにより符製されて、16.6g(79%)の純 粋なp-tert-ブトキシカルポニルオキシスチレン が得られた。又は、上記租生成物は、破圧蒸留に よつて構製された。

C. p-tert-ブトキシカルポニルオキシスチレンの形成:

p-tort-ブトキシカルボニルオキシーα-メチルスチレン(3.000g)が高真空状態の下で乾燥され、重合アンブル中に真空蒸帘された 10mg の乾燥した液状の二酸化酸貨中に溶解されて、黄色の溶液が得られた。液体窒素温度で凍精されたその単量体溶散とともに、三非化硼素エーテル錯

リール・アルキル・カルボナートのカルボニル吸収特性を示す、収取90%以上の生成物が得られた。

D-2.p-tort-ブトキシカルボニルオキシスチレンの遊離基重合:

0.03gのアゾビスイソブチロニトリルを含む5mgのトルエン中に簡解された5gのp-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレンより成る溶液が変素の下で65分至75でに加熱された。その混合物は…晩の後に傾めて特性になり、ジクロルメタンで特釈された後、取合体が石油エーテル中に沈殿された。白色の関形物が石油エーテルで洗浄され、更にメタノールで洗浄された。その取合体は、4.1g(収率82%)の重量及び4300の数平均分子量(オスモメトリ)を行した。

D-3.p-tert-ブトキシカルポニルオキシスチレンの腸イオン蛋合:

p-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン (
1.000g) が高真空状態の下で乾燥され、重合アンプル中に真空蒸留された3.0mgの乾燥した波状の二酸化硫黄中に溶解されて、黄色の溶

被が得られた。被体窓者温度で凍結されたその単低体溶液とともに、三非化硼溶エーテル錯化合物の5 年以外 が 単人された。 重合が一 G 5 でで 2 7 時間の間行われた。 アンブルが切られて開かれて、 命体が自色の沈緑物として得られた。その重合体が りロホルム中に溶解され、 メタノール中で再次 酸されることにより 群 関され、 メタノール中で再次 酸されることにより 群 関され、 4 0 で で 競 で れて、 数 平均分 不 量 2 8 9 0 0 (G P C) を 行する 0 . 9 0 1 g (9 0 . 1 %) の 生成物が 得られた。

E. レジスト溶液の形成、露光及び現像:

1つの典型的な実験に於て、重合体がジグライム (diglyme)又はシクロヘキサノン中に関形物が20重量がになる様に溶解され、それにオニウム塩が重合体に対して20重要%の量で加えられる。

その溶液が 0 ・ 2 μのテフロン・フイルタを結 で遮過される。その溶液をシリコン・ウエハ上に 回転被覆することにより、レジスト層が形成され

ドニウム塩を含むレジスト組成物を313nmの放射に対して感応する様にするために有効である。ペリレンは、ジフエニルヨードニウム塩又はトリフエニルスルホニウム塩を含むレジスト組成物を365nm、104nm及び436nmの放射に対して感応する様にするために有効である。

17. 实施例:

实施例上

ポリ (p-tert-ブトキシカルボニルオキシ・α-メチルスチレン)(数平均分子は16900) がジグライム中に、 関形物が20m 飛光になる 様に、 溶解された。 トリフエニルスルホニウム・ヘキサフルホロアーセナートが、 低合体に対して20m 単常のほで加えられた。 その溶液をシリコン・ウエハ上に3000 rpmの速度で回転被関することにより、0・6μの以きを有するレジストの 被バークされた。 その被脱が100℃で30分間ベークされ、 勢外線の放射に対して5万至」0m以 対の 風射 展で 石英マスクを 続で 解光された。 100℃で5秒間ポーストベークされた後、 温碁の水

る・その故観された故談が90乃至100℃で3 0分間ベークされる。

次に、上記被限が、Oriel(商品名) 照射数限又はHybrid Tochnology Group Model 3 4 5 - 1 0 (商品名) Xe-Hgランプからの紫外線の放射に対して石英マスクを経て露光され、又は 2 5 KeVの赴査電子ビームの放射或は X 絡の放射に対してハターン状に露光される。

解光された被膜が90乃至100℃で5乃至1 5秒間加熱される。

その解光及び加熱された被膜が堪転の水溶液又はアルコール中で現像されて、来解光値域に於ける被膜の厚さを減じることなく高解像力を行するポジ型の像が得られる。上記系は、簡光及びベークされた後に、ジクロルメタンの如き無極性溶験、又はヘキサンとジクロルメタンとの混合物中で現像されることによって、容易にネガ型にされ得る、

より長い被長に対する感応性は、上記レジスト 溶液に少量のピレン又はペリレンを加えることに よつて速成され得る。ピレンは、ジフエニルヨー

溶液中で 6 0 秒間現像されることにより、 高解像 力を有するポジ製の像が得られた。 同様に、 ジクロルメタン/ ヘキサン中で 5 乃至 1 0 秒間現像されることにより、ネガ製の像が得られた。

夹施例 2

ポリ(p-tert-ブトキシカルボニルオキシーαーメチルスチレン)(数平均分子最46800)がシリロスチレン中に、固形物が30度最易になる。 協解された。トリフエニルスルホニウム・インカロファーセナートが、超過されたそのは、200mmのはないのでは、200mmのはながでした。そのの関係を行って30分間がより、254πmの触りに対して30分間がより、254πmの触りに対して30分間がより、254mmの触りに対して30分間がより、254mmの触りに対して30分間がよった。そべークを経てで、30分間がより、100でで30分間がよった。そべークを経ては、100でで30分間がよった。

力を行するポジ型の機が得られた。又、ジクロルメタン中で30秒間現像されることにより、ネガ型の像が得られた。

奖施例3

ポリ(p-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン)(数平均分子量21600)が1、1、2、2・テトラクロルエタンとジグライム(5:1)との混合物中に、固形物が3重風%になる様に、溶解された。ジフエニルヨードニウム・ヘキサフルオロアーセナート(取合体に対して20重量%)及び少限のペリレンが、低合体の溶液に加えられた。その溶液を打英ウエハ上に2500にpnの速度で同転被優することにより、厚さ1μの破膜が形成された。その破膜が100℃で10分間ベークされ、365nmの狭滞破幅の繋外線の放射に対して25mJ/面の照射ほで開光された。100℃で2分間ボーストベークされた後、繋外線及び赤外線分光分析により、側鎖の病が完全に劈調されていることが確認された。

が20m 無名になる様に溶解された。トリフエニルスルホニウム・ヘキサフルオロアーセナートが低合体に対して20m 既名の最で加えられた。その溶液をシリコン・ウエハ上に3000mmmの速度で回転被覆することにより、厚さり。6μのレジストの被殴が形成された。その被殴が100℃で30分間ペークされ、勢外線の放射に対して55回ノ歯の機引をでがよって20秒間現底が100℃で20秒間現底が100℃で20秒間現底が100℃で20秒間現底でイズマスクを経で踏光された。

出版人 インターナショナル・ビジネス・ マシーンズ・コーポレーション 代理人 弁理士 岡 田 次 生 (外工名)

実施例1

ポリ (p-tert-ブトキシカルポニルオキシ·α・ メチルスチレン)(数平均分子及16000)が ジグライム中に、岡形物が20瓜最多になる様に、 溶解された。トリフエニルスルホニウム・ヘキサ フルオロアーセナートが、集合体に対して20億 **最多の展で加えられた。その溶液をシリコン・ウ** エハ上に3000rpmの速度で回転被殴すること により、厚さ0.6μのレジストの被膜が形成さ れた。その被膜が100℃で30分間ベークされ、 1. O乃至O. 25μの線が得られる様に、25 KeVの走夜電子ビームの放射に対して50、20、10 及び5μC/dの照射量で錯光された。その露光さ れた被膜が100℃で5秒間ボーストペークされ、 イソプロパノール中で現像されて、高解像力を有 するポジ型の像が得られた。その像の質は、10 μC/ofに於て良好である。

奖施例5

遊離甚重合により合成されたポリ(tert-ブチル・メタクリラート)がジグライム中に、協形物 -

第1頁の続き

⑦発 明 者 ジーン・エム・ジェイ・フレヒト カナダ国オンタリオ州オタワ・ スタンステツド・ロード810番 地